特許協力条約

発信人 日本国特許庁(国際調査機関)

代理人

吉武 賢次

様

REC'D 28 APR 2005

WIPO

PCT

あて名

〒100-0005

日本国東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士 ビル323号 協和特許法律事務所 PCT 国際調査機関の見解告 (法施行規則第 40 条の 2) [PCT規則 43 の 2.1]

発送日 (日.月.年)

26. 4. 20**05**

出願人又は代理人

の書類記号 152049-260

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/JP2005/000297

国際出願日 (日.月.年) 13.01.2005 優先日 (日.月.年)

13.01.2004

国際特許分類 (IPC) Int.Cl. H01L21/768, 21/314

出願人 (氏名又は名称)

東京エレクトロン株式会社

- 1. この見解書は次の内容を含む。
 - ▼ 第 Ⅰ 欄 見解の基礎
 - 第Ⅱ欄 優先権
 - 「 第Ⅲ棡 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
 - 第IV概 発明の単一性の欠如
 - ▼ 第V欄 PCT規則 43 の 2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 それを裏付けるための文献及び説明
 - 第VI欄 ある種の引用文献
 - 「第VII棡 国際出願の不備
 - 第2個 国際出願に対する意見
- 2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規 66.1 の 2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解告とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解告は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解哲とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正哲とともに、答弁咨を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解鸖を作成した日

06.04.2005

名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

(IMIX-----

4M 9171

長谷山 偈

電話番号 03-3581-1101 内線 3462

様式PCT/ISA/237 (委紙) (2004年1月)

第1欄 見解の基礎 1. この見解告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。 この見解書は、 語による翻訳文を基礎として作成した。 それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。 2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解告を作成した。 a. タイプ 配列表に関連するテーブル b. フォーマット 西街 コンピュータ読み取り可能な形式 c. 提出時期 出願時の国際出願に含まれる この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された 3. 「 さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し た配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が あった。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則 43 の 2.1 (a) (i) に定める見解、 それを取付る文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)

請求の範囲 1-8

請求の範囲 9-12 無

進歩性(IS)

請求の範囲 <u>1-8</u> 請求の範囲 <u>9-12</u> _____有

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲 <u>1-12</u> 請求の範囲

2. 文献及び説明

文献 1: JP 11-176820 A (日本電気株式会社) 1999.07.02, 段落【0029】-段落【0033】, 第 1 図

文献 2: JP 2000-223485 A (日本電気株式会社) 2000.08.11, 全文, 第 1-4 図

文献 3: JP 2000-114252 A (東京エレクトロン株式会社) 2000.04.21, 全文, 第 1-12 図

文献 4: JP 2000-68261 A (株式会社東芝) 2000.03.03, 全文, 第 1-6 図

文献 5: JP 9-237783 A (ソニー株式会社) 1997.09.09, 全文, 第1図

文献 6: JP 8-236517 A (日本電気株式会社) 1996.09.13, 全文, 第 1-10 図

請求の範囲 9-12

国際調査報告で引用された文献 1 の段落【0029】-段落【0033】,第 1 図には、 CF_4 , C_2F_4 , C_4F_8 等のフッ化炭化ガス、 CH_4 , C_2H_2 等の炭化水素ガス、 SiH_4 , O_2 , N_2 , N_3 , N_4 ,等の原料ガスを導入可能なプラズマ生成室を備えた半導体製造装置が記載されているので、請求の範囲 9-12 に係る発明は、新規性、進歩性を有しない。

請求の範囲 1-8

請求の範囲 1-8 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1-6 のいずれにも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。